

<< 《管理科学季刊》最佳论文集 >>

图书基本信息

书名：<< 《管理科学季刊》最佳论文集 >>

13位ISBN编号：9787301092422

10位ISBN编号：7301092423

出版时间：2005-7

出版单位：北京大学

作者：徐淑英，张维迎 主编

页数：383

字数：341000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

在2004年6月，中国管理研究国际学会在北京召开了成立大会暨首届年会。来自全球22个国家的450名管理研究学者济济一堂，就有关中国的组织管理问题进行了热烈而令人振奋的交流和讨论，从而为中国管理研究翻开了崭新的一页。会议期间，国内一些大学的老师和研究生普遍感到，就整体水平而言，我国管理研究与国际一流水平之间还存在着很大的差距。要尽快提升我国组织管理研究的质量，有必要在更大的范围内推广符合国际规范的组织管理研究的方法、技术与评价标准，为我国组织管理学界创造一个更加强烈的研究氛围。因此，大家纷纷提议中国管理研究国际学会有计划、有组织地将国际上最优秀的组织管理研究论文以中..

<< 《管理科学季刊》最佳论文集 >>

内容概要

《管理科学季刊》(Administrative Science Quarterly)是全球管理学者公认的国际一流的管理科学学术期刊，本书是该刊1994年至2003年选出的年度最佳论文合集的中译本，代表了20世纪末组织管理领域最高质量的研究成果。

本书由国际著名管理学家徐淑英、著名经济学家张维迎担任主编，由北大光华管理学院的师生精心译校。

本书向国内相关领域的研究者推荐了国际组织管理研究的范式和标准，有助于国内研究者从研究问题选择、研究方案设计、理论基础整合和分析方法的确定等多方面提高研究质量，从而更好地服务于中国企业管理水平的提高，并参与国际管理学界的对话与交流。

作者简介

张维迎，1959年出生于陕西省吴堡县，1982年西北大学经济学本科毕业，1994年获牛津大学经济学博士学位，现为北京大学光华管理学院副院长，经济学教授，北京大学网络经济研究中心主任和北京大学工商管理研究所所长。

20世纪80曾在国家体改委工作，是国内最早提出并系统论证

<< 《管理科学季刊》最佳论文集 >>

书籍目录

第一篇 工作群体人口背景、社会融合程度和员工流动性
第二篇 结构性创新：现有产品技术的重组与现有公司的失败
第三篇 个人与组织契合度：公众会计师事务所里的耐选与融入
第四篇 存在差异：关系型人口学与组织依附
第五篇 束紧的铁笼子：自我管理团队中的协和控制
第六篇 组织形象与成员认同
第七篇 加速适应过程：全球电脑产业的产品革新
第八篇 组织间合作与创新：生物技术中的知识积累网络体系
第九篇 公司间网络的社会结构与竞争：嵌入式关系的悖论
第十篇 全面质量管理的修辞与现实
Administrative Science Quarterly (ASQ)年度最佳论文 (1994-2003) 英文索引

章节摘录

1973年，Kasper公司引入了第一台具有近接功能的密接校正器。此后，虽然Kasper公司销售的校正器中有一半具有这种近接功能，但是很少被真正应用。结果，公司销售额持续下降，直至该公司在1981年离开了这个行业。直到20世纪70年代后期，Canon公司推出近接校正器后，近接校正器才得到广泛使用。

近接校正器的推出显然不属于突破性创新。概念的变化很小，而且大部分近接校正器可以作为密接校正器使用。但是，近接校正器采用完全不同的组件联结方式，这是它成功的关键。所以，近接校正器的推出属于结构性创新。

尤其值得注意的是，在近接校正器中，间距设置组件与其他组件之间的结构关联是截然不同的。

对于密接校正器和近接校正器而言，如果要保证在晶片上形成的最终镜像质量的话，在曝光过程中遮光板和晶片必须保持平行。

这在密接校正器中是显而易见的，因为在曝光过程中遮光板和晶片是直接接触的。

在校正时，间距设置组件只用于分离遮光板和晶片，所以它的稳定性和准确性对校正器的性能没有太多的影响。

但是近接校正器的间距设置组件的准确性和精确度对其性能起决定性作用。

如果要保证校正器运行正常，遮光板和晶片之间的间距必须保持精确并且一致。

因此，间距设置组件必须使用航位推测法将遮光板准确地定位在晶片的正确位置上，以保证遮光板和晶片的完全平行。

因为间距设置组件的精确度和稳定性取决于它是如何与其他组件整合在一起，所以要保证校正器正常运作，间距设置组件与校正器的其他组件之间的结构必须改变。

总之，设计成功的近接校正器既需要一些新的组件知识——如何制造更加精确更加稳定的间距设置组件，又需要新的结构知识。

Kasper公司早已在市场上占据领导地位，而且拥有照相平版印刷术的丰富经验，却没有意识到近接校正器带来的挑战，这是十分让人费解的事情。

在20世纪70年代早期，Kasper公司拥有数位技术高超、想像力丰富的设计人员。

该团队设计了一系列密接校正器，每一次都是显著的渐进性改良。

从1968年到1973年，他们设计的密接校正器的最小特征尺度从15微米降到5微米。

<< 《管理科学季刊》最佳论文集 >>

编辑推荐

《管理科学季刊最佳论文集》是该刊1994年至2003年选出的年度最佳论文合集的中译本，代表了20世纪末组织管理领域最高质量的研究成果。
[管理科学季刊](Administrative Science Quarterly)是全球管理学者公认的国际一流的管理科学学术期刊。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>